

「次世代ファインセラミックス製造プロセスの基盤構築・応用開発」
採択審査委員会 委員一覧

2022年4月26日開催

区分	氏名	所属	役職
委員長	伊吹山 正浩	シグマ技術士 事務所	技術士 (化学部門)
委員	今中 信人	国立大学法人大阪大学 大学院工学研究科 応用化学専攻	教授
委員	今中 佳彦	株式会社 S-Nanotech Co-creation	研究開発部長/ シニアフェロー
委員	小沢 拓	株式会社 JSOL エンジニアリング 事業本部材料・ライフサイエンス部	部長
委員	富谷 茂隆	ソニーグループ株式会社 コーポレートテクノロジー戦略部門・ R&D センター/国立大学法人東京工業大学 工学院	主幹研究員/ 特任教授

(敬称略。委員長を除き、委員は五十音順で表記。)